

放射光 X線回折によるナノ材料の構造研究

客野 遥*

Structure Analyses of Nanomaterials Using Synchrotron Radiation

Haruka Kyakuno*

1. 緒言

X線回折(XRD)法は、バルクサイズの物質の構造解 析の標準的な手法であり、一般的な結晶性物質では、格 子定数や結晶サイズなどの情報はもちろん、原子座標の 詳細情報を比較的容易に得ることができる。例えば機能 性新物質の構造同定⁽¹⁾やタンパク質の立体構造解析⁰⁾な ど、その適用分野の幅は広い。

しかしながら、結晶性の低い物質や、結晶サイズの小 さい物質の構造解析に XRD 法を用いる場合には注意が 必要である. このような物質では、回折線のピークが広 がり、その結果回折パターンが大きく変調され、従来の 標準的な手法を用いると誤った結果が導かれることがあ る. しかし筆者らは, カーボンナノチューブ (CNT) ^{(3),(4)} などの結晶性の低いナノ材料、およびそのナノ材料が有 する微細空間内に閉じ込められた物質の構造物性に着目 した研究を行い、このようなナノ物質の構造解析におい ても XRD 法が極めて有用であることを報告してきた(5)(10). ごく最近では、高純度かつ単一構造の CNT からなる粉 末状試料が得られるようになったが、筆者らはこのよう な高純度試料を用いると、結晶性が悪くても CNT 自体 の構造(炭素原子の配列など)を同定することができる ことを見出した⁽⁹⁾. そこで本報では、筆者らによる放射 光 XRD 実験を用いた CNT の構造解析手法を紹介する.

2. カーボンナノチューブ (CNT)の基礎

CNT はグラフェンのリボンを筒状に丸めてつなげた 中空円筒空間を有する一次元性のナノ炭素物質である. (グラフェンとは、グラファイトを構成する蜂の巣構造 の炭素原子層1枚からなる物質である.)特に1層からな るものを単層カーボンナノチューブ (SWCNT) と呼び、 その直径はサプナノメートルから数ナノメートル程度で ある. SWCNT には、グラフェンシートの巻き方 (グラ フェンリボンの切り出し方)に応じて多数の螺旋構造(カ イラリティ)が存在し、その構造はカイラル指数と呼ば れる整数組 (n, m)で一義的に指定される. SWCNT は、 構造により金属または半導体の性質を示す.

SWCNTの発見から25年余りが経過するにも関わらず, その詳細な構造(炭素原子間結合長など)や、バルクサ イズのSWCNT 固体(単結晶)の本質的な物性はまだ+ 分に解明されていない.これは、バルクサイズのSWCNT 材料中には様々な構造のSWCNTが混在しているためで ある.典型的なSWCNT材料では、SWCNTの"直径" はある程度制御されているものの、カイラリティ(構造) は制御されていない.SWCNTは数十から数百本が束と なった「バンドル」と呼ばれる結晶を形成しているが、 そのバンドル内には様々な構造のSWCNTが混在してい る(図1).ごく最近になり、バルクSWCNTが混在してい る(図1).ごく最近になり、バルクSWCNT材料の精製・ 分離技術の進歩により、高純度の金属型(または半導体 型)SWCNT、さらに単一カイラリティのSWCNTの抽 出が可能になった⁽¹¹⁾⁽¹³⁾.これらはそれぞれ、第1,2,3 世代SWCNTと呼ばれる(図2).

SWCNT 材料の評価や、SWCNT 構造を同定するため の実験手法には従来、走査型プローブ顕微鏡による直接 観察、電子線回折法、および光吸収やラマン散乱、フォ トルミネッセンス (PL) などの分光法が広く用いられて きた⁽¹⁴⁽¹⁷⁾.しかし、これらの方法には定量的見積の限界 や精度の不十分さ、更に場合によっては試料準備に複雑 なプロセスが必要であるなどといった弱点がある.これ らの手法の代替もしくは補完となり得るものが、本報で 紹介する XRD 法である.



図 1 SWCNT のバンドル構造の模式図. バンドル内に は、様々な構造の SWCNT が混在している.



図 2 第 1, 2, 3 世代 SWCNT 材料. カイラル(6,5)の SWCNT を濃縮した試料については,濃縮前後のフォト ルミネッセンス (PL) スペクトルを示す. 金属 (半導体) 型 SWCNT の濃縮試料は "m (s)"と標記している. (http://pfwww.kek.jp/acr/2014pdf/part_a/14ah1_6.pdf)

3. X 線回折の理論

X線回折(XRD)法では、物質にX線を照射して回折 されたX線を測定することにより、未知試料の同定や、 結晶構造を調べることができる.ここではXRD法の一 般的な理論の概要を述べる(詳細は、文献(18)、(19)など の専門書を参照).

3.1 一般的な物質からの回折

X線回折では、物質中の電子の分布の様子が分かる. 物質中の電子による弾性(トムソン)散乱を考える.散 乱されたX線の振幅はその点の電子密度に比例するので、 物質中に分布している全電子からの散乱波の合成振幅 *A* は次のように表せる.

$$A = \int \rho(\vec{r}) \exp\left(-i\vec{Q}\cdot\vec{r}\right) dV \tag{1}$$

ここで、 \vec{r} は物質内の位置を示すベクトル、 $ho(\vec{r})dV$ は

体積*dV*内の電子数,指数項は位相因子である. \vec{Q} は散 乱ベクトルであり,入射X線と散乱X線の波数ベクトル をそれぞれ \vec{k} , \vec{k}' としたとき $\vec{Q} = \vec{k}' - \vec{k}$ で表される. またX線の散乱角を2 θ ,波長を λ とすると, $Q = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda}$ と表せる. $- \bar{\pi} \rho(\vec{r})$ は、物質中のi番 目の原子に属する電子分布関数 ρ_i の重ね合わせと近似 する. すると, i番目の原子の中心までのベクトルを \vec{r}_i と し, (1)式は次のように書き換えられる. $A = \sum_i \int \rho_i (\vec{r} - \vec{r}_i) \exp(-i\vec{Q} \cdot \vec{r}) dV$ $= \sum_i \exp(-i\vec{Q} \cdot \vec{r}_i) \int \rho_i (\vec{r}') \exp(-i\vec{Q} \cdot \vec{r}') dV'$ (2) ここで, $\vec{r}' \equiv \vec{r} - \vec{r}_i$ とした. さらに原子散乱因子を,

$$f_i = \int \rho_i(\vec{r}') \exp\left(-i\vec{Q}\cdot\vec{r}'\right) dV' \tag{3}$$

と定義すると、(2)式は次のように書ける.

$$A = \sum_{i} f_{i} \exp\left(-i\vec{Q}\cdot\vec{r}_{i}\right) \tag{4}$$

この式は、物質中の全電子からの散乱の重ね合わせは、 各原子からの散乱の重ね合わせとして近似できることを 示している.

観測される X 線回折強度 $I(\vec{Q})$ は, (4)式の絶対値の二

乗に比例する. n番目の原子の位置を \vec{r}_n ,原子散乱因子

を
$$f_n$$
と表せば、
 $I(\vec{Q}) \propto A^* A = \sum_m \sum_n f_m f_n \exp[i \vec{Q} \cdot (\vec{r}_m - \vec{r}_n)]$ (5)

となる. 粉末(無配向) 試料では, ベクトル $\vec{r}_{mn} \equiv \vec{r}_m - \vec{r}_n$ はあらゆる方向をとりうるので, $\vec{Q} \ge \vec{r}_{mn}$ のなす角を α として位相因子の平均をとると次のようになる.

$$\left\langle \exp(i\vec{Q}\cdot\vec{r}_{mn})\right\rangle = \frac{1}{4\pi} 2\pi \int_{-1}^{1} \exp(iQr_{mn}\cos\alpha)d(\cos\alpha)$$
$$= \frac{1}{2} \frac{\exp(iQr_{mn}) - \exp(-iQr_{mn})}{iQr_{mn}}$$
$$= \frac{\sin(Qr_{mn})}{Qr_{mn}}$$
(6)

したがって、散乱ベクトル \bar{Q} における散乱強度として次式が得られる。

$$I(\vec{Q}) = \sum_{m} \sum_{n} f_{m} f_{n} \frac{\sin(Qr_{mn})}{Qr_{mn}}$$
(7)

これはデバイの式と呼ばれ、一般的な物質(原子の集ま り)からの回折について成り立つ.

3.2 結晶からの回折

次に、対象とする物質が結晶である場合を考える.結 晶は単位格子を周期的に無数に並べたものなので、1 個 の単位格子からの散乱を考えればよい.単位格子からの 散乱振幅を結晶構造因子Fと呼び、(4)式を単位格子内 の原子からの散乱の和として書き直すことで得ることが できる.仮に、単位格子内に原子がs 個あるならば、

$$F = \sum_{i}^{s} f_{i} \exp\left(-i\vec{Q} \cdot \vec{r}_{i}\right)$$
(8)

となる.よって,結晶からの全散乱波は周期的に並んだ 単位格子からの散乱波の重ね合わせとして,次のように 書ける.

$$A = \sum_{\vec{R}} F \exp\left(-i\vec{Q} \cdot \vec{R}\right) \tag{9}$$

ここで R は格子点位置を示すベクトルであり, 和は全て の格子点 (すなわち, 結晶全体) にわたってとる. 結局, 観測される X 線回折の散乱強度は次のように書ける.

$$I(\vec{Q}) \propto |A|^2 = |F|^2 \left| \sum_{\vec{R}} \exp\left(-i\vec{Q} \cdot \vec{R}\right) \right|^2$$
(10)

この式の,全ての格子点にわたる指数関数の和の絶対値 の二乗は,ラウエ関数と呼ばれる.ラウエ関数は,結晶 の逆格子ベクトル \vec{G} と散乱ベクトル \vec{O} が一致したとき

にピークをもつ関数であり、いわゆるブラッグの条件 2 $d\sin\theta = n\lambda$ (dは格子面間隔, nは整数)を満たし ている.

4. SWCNTのXRD

4.1 SWCNT 材料の評価法(均一電子モデル)

前節で述べた XRD の基礎理論をふまえ, SWCNT の X 線回折を考える.まず,一本の SWCNT は均一の電子密 度を持った中空シリンダーであると仮定する(均一電子 モデル)^{(20),(21)}.このような中空シリンダーが集まって最 密な 2 次元三角格子を組みバンドルを形成していると考 える.SWCNT 試料内には無数のバンドルが存在する. そこで, *i* 番目のバンドルに属する SWCNT の平均直径 を 2 R_i , バンドル内で隣り合う SWCNT の間のギャップ 距離を g_i ,格子定数を $a_i = 2R_i + g_i$ とおくと,SWCNT の 粉末 X 線回折強度 I(Q)は、各バンドルからの回折の和と して次のように表せる.

$$I(Q) \propto \sum_{i} \left| \int_{V_{i}} \rho_{i}(\vec{r}) \exp\left(-i\vec{Q}\cdot\vec{r}\right) dV_{i} \right|^{2}$$
$$= \sum_{i} \left| F_{i} \right|^{2} \left| \sum_{l_{i}} \exp\left(-i\vec{Q}\cdot\vec{r}_{l,i}\right) \right|^{2}$$
(11)

ここで, i番目の SWCNT バンドルの体積を V_{i} SWCNT の構造因子を F_{i} とした. l_{i} についての和は, i番目のバン ドルの全ての格子点 $\vec{r}_{l,i}$ についての和であり, その絶対 値の二乗は, 十分に大きな結晶の場合にはラウエ関数を 与える. ここで, ラウエ関数を逆格子点G で極大値を持 つピーク関数 $P_{G(i)}$ で近似し, 等価な散乱の数を表す多 重度因子を $N_{G(i)}$ とすれば, (11)式は次のように近似で きる.

$$I(Q) \approx \sum_{i} |F_i|^2 \sum_{G(i)} \left(P_{G(i)} N_{G(i)} \right)$$
⁽¹²⁾

図3に示すように、SWCNT バンドルの2次元三角格子 の逆格子は、やはり2次元三角格子であり、その基本逆 格子ベクトルを $(\vec{b_1}, \vec{b_2})$ とおくと回折の条件式は、(h, k)を整数として $\vec{Q} = \vec{G} = h\vec{b_1} + k\vec{b_2}$ となり、回折ピークは 指数(h,k)で表すことができる.

さらに、十分に長い中空チューブでは、 F_i は \vec{Q} がチューブ軸に垂直な場合のみ有限となり、その大きさは円筒ベッセル関数 J_0 に比例する.すなわち、RをSWCNTの半径、 \vec{r}' をSWCNTの中心軸からの位置ベクトルとして、

$$F_i = \int \rho(\vec{r}') \exp\left(-i\vec{Q}\cdot\vec{r}'\right) dV = 2\pi R \rho_0 J_0(RQ) \quad (13)$$

となる.ここで、 ho_0 は SWCNT の側壁の面電荷密度である.

以上に加えて、実際の試料の回折パターンを再現する ためには、ローレンツ偏向因子や試料に含まれる SWCNTの直径分布などを考慮せねばならない^{(5),(7)}. 直径 分布には、たとえばガウス分布を仮定する. 更に、試料 中に太さの異なる多数の SWCNT バンドルが存在する場 合は、幅が異なるピーク関数 $P_{G(i)}$ の足し合せによって 表現する. (細いバンドルは、幅広の回折線、したがって 幅広のピーク関数 $P_{G(i)}$ を与える.)

SWCNT バンドル試料の XRD パターンの特徴は, バ ンドルが細い (100 Å程度) こと, そしてバンドルを構 成する SWCNT の直径が太い (10–20 Å) ことに起因す る. バンドルが細い, すなわちコヒーレンス長が短いた めに, 各ピーク関数の半値全幅は 0.06 A^{-1} – 0.09 A^{-1} 程度 まで拡がる. 一方, SWNCT の構造因子 F_i の絶対値の二 乗は, 0.5 Å⁻¹ 程度の短周期で振動する. 観測される回 折強度は両者の積であるから, F_i の振動によって強く変

調された非対称のピークプロファイルが観測されること になる.このため、例えば、ピーク位置を単純に格子定 数に対応させることは危険である.一例として、典型的 な直径(13.6 Å)の SWCNT に対して計算された XRD パターンを図4に示す.図より、計算された XRD パタ ーンのピーク位置は、ピーク関数のピーク位置に対して 著しくシフトしていることが分かる.



図 3 SWCNT バンドルの断面(2次元三角格子)と、その逆格子の模式図.



図4 均一電子モデルを用いた XRD パターン計算の例. 点線は二乗されたベッセル関数,下部の実線はピーク関 数.上部の実線が,これらの積として得られる XRD パ ターンである.ピーク関数が幅広なのは,バンドルの細 さを反映している.

4.2 SWCNT の精密構造解析法

均一電子モデルからは SWCNT 内部の炭素原子の座標 の情報は得られない. そこでごく最近, 筆者らは SWCNT を構成する炭素原子の幾何学構造やバルク SWCNT 試料 のカイラリティ分布を同定するための粉末 XRD 法を確 立した⁽⁹⁾. その手法の概要を以下に述べる.

まず図5に、デバイの式 (3.1 節を参照)を用いて計算 した XRD パターンと、均一電子モデル (4.1 節を参照) を用いて計算した XRD パターンの比較を示す. この 2 つの回折パターンの決定的な違いは、Q=3.0-4.0 Å⁻¹ と Q=5.0-6.0 Å⁻¹付近に現れている. これらは、グラフェ ンの 10、11 ブラッグピークの出現位置とよく一致する. すなわち,デバイの式による計算では,SWCNTを構成 する炭素原子の蜂の巣構造に由来する回折パターンが出 現する.

次に、グラフェン、およびカイラリティの異なる5種 類の SWCNT について計算された XRD パターンを図 6 に示す.計算は全て、デバイの式を用いて行われた.図 より、XRD パターンは SWCNT のカイラリティによって 敏感に変化することが分かる.すなわち、m = n や $m \cong n$ の SWCNT の回折は Q=5.0 - 6.0 Å⁻¹付近 (グラ フェンの 11 ブラッグピーク位置近傍)で鋭いピークをも つ.一方で、 $m = 0 や m \cong 0$ では、Q=3.0 - 4.0 Å⁻¹付 近 (グラフェンの 10 ブラッグピーク位置近傍) において 類似の鋭いピークが見られる.これらの特徴は、SWCNT を構成する炭素原子の配列を反映している.すなわち、 SWCNT のチューブ軸方向に依存して、グラフェン構造

に由来する 10 と 11 ブラッグピークの微細構造が変化す ることが分かった. したがって, このような XRD パタ ーンに着目することにより, SWCNT のカイラル指数を 特定することができるのだ. いわば, SWCNT の"指紋 認証法"である.



図 5 デバイの式を用いて計算した XRD パターン (実 線) と,均一電子モデルを用いて計算した XRD パター ン (破線)の比較. デバイの式による計算は,カイラル 指数(6,6)の SWCNT 構造 (炭素原子間結合長を1.418 Å と仮定),均一電子モデルによる計算は直径 8.12 Åの中 空円筒について行われた.



図 6 デバイの式を用いて計算された XRD 回折パター ン. 上図はグラフェン,下図はカイラリティの異なる 5 種類の SWCNT に対する計算結果を示す.計算に用いた グラフェンと SWCNT の炭素原子間結合長は1.418 Åで ある. 各回折パターンは,縦方向にシフトして表示して いる. 挿入図は, (6, 6), (10, 0)SWCNT におけるグラフ ェン構造の(10),(11)面を示している.

5. X線回折実験

5.1 放射光 X 線回折実験の概要

筆者らは、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学 研究所放射光施設内、構造物性研究用ビームライン BL8A、8Bの共同利用実験課題として、SWCNTやその 他ナノ材料の粉末X線回折実験を行っている.放射光の 特徴の1つが高輝度性であり、微量の試料(SWCNT 試 料であれば、0.1 mg 程度)であっても高分解能な精密構 造解析を行うことが可能である.試料により散乱された X線は、試料を囲い込むように配置されたイメージング プレート(IP)を感光させる.図7はIPから読み取った 2次元回折像である.1次元のX線回折強度-散乱角 ($I - 2\theta$)プロットは、この回折像の中心を通る細い 短冊状の領域内で回折強度を積分することにより求める. 実験に用いる放射光の波長は1.00 Åである.

XRD 測定用の SWCNT 試料は, 0.5 mmφ または 0.7 mmφ の石英キャピラリーに詰め, SWCNT の空洞内部や 外部の吸着物質を除去するために, ロータリーポンプで 真空引きを行いながらライターの炎(温度 770 K 程度) などで加熱する必要がある⁽²⁾. 処理後, 試料はそのまま キャピラリーに真空封入する.



図 7 SWCNT 試料の 2 次元回折像. X 線回折強度は, ダイレクトビーム中心を通る幅 1 cm (100 ピクセル)の 細い短冊状の領域(図中の点線の内側)について読み取 り,積分することによって求める. 白い部分は,ダイレ クトビームから IP を守るダイレクトビームストッパー の影.

5.2 SWCNT バンドル試料の評価

試料評価の一例として、実験により得られた XRD パ ターンと、均一電子モデルによって計算された XRD パ ターンの比較を図8に示す. 図より、均一電子モデルは 実際の SWCNT バンドル試料の XRD パターンをよく再 現することが分かる. この計算によって決定された、試 料を特徴づけるパラメータを表1に示す.

それぞれの回折ピークは SWCNT バンドルの2次元三 角格子で指数付けできる. 試料 B, C, D では,指数 11 に あたるブラッグピークが消失しているように見えるが, これには 2 つの要因がある.1 つ目は,これらの試料で は SWCNT の直径分布が大きいために,ピークがブロー ドになることである.2 つ目は,SWCNT 直径が大きく なるにつれて,ベッセル関数 J₀(RQ)の振動周期が短く

なり、 $J_0(RQ) = 0$ となる位置が 11 ピーク位置に接近 することである。

一方, Q=0.3 - 0.4 Å⁻¹近傍の顕著なピークは, 指数 10 にあたるブラッグピークであり⁽²⁰⁾, SWCNT の平均直径 の増加に従ってピーク位置が低Q方向にシフトしている ことが分かる. 図9は,様々な SWCNT 試料の測定で得 られた 10 ピーク位置を,その平均直径に対してプロット

したものである. 10 ピーク位置はバンドルの太さにも影響されるが、現状の SWCNT 試料については、図中のフィッティング式を用いて 10 ピーク位置からの平均的な 直径を近似的に見積もることができる.

以上のように、バンドル(結晶)が小さい、直径分布 をもつなど、X線結晶構造解析には不向きとも思える SWCNT 試料であるが、その XRD パターンの特徴とそ れがどのようにして決まるのかを正しく把握することが できれば、試料内の SWCNT の平均直径とその直径分布、 バンドルの格子定数、バンドルの太さなど、極めて有用 な情報を得ることができる.



図84種類のSWCNT バンドル試料のXRD パターン. 実線は実験, 点線は均一電子モデルを用いた計算によっ て得られた.各回折パターンは,縦方向にシフトして表示している.

表1 XRD パターン計算(図8)に用いたパラメータの 一覧. ギャップ距離は、バンドル内で隣り合う SWCNT の間の距離である.直径とギャップ距離の和は、SWCNT バンドルの格子定数を与える.計算では、試料内に様々 な厚みの SWCNT バンドルが存在することを表現するた めに、半値全幅の異なる複数のピーク関数を足し合せる. 表には、その平均値を示した.ピーク関数の半値全幅は、

SWCNT バンドルの厚みに反比例する.

試料	平均直径 (Å)	直径分布 (Å)	ギャップ距離 (Å)	ピーク関数の 半値全幅の平均値 (1/Å)
Α	14.6	± 0.6	3.0	0.059
В	16.8	± 2.5	3.2	0.095
С	20.0	± 2.9	3.2	0.062
D	24.0	± 2.6	3.2	0.095



図 9 10 ピーク位置 X と SWCNT 直径 D の関係. 縦軸 は XRD パターン計算から得られた SWCNT 平均直径, 横軸は実験から得られたパターンの 10 ピーク位置. 図中 の式は,最小二乗フィットにより求めた.

5.3. SWCNT の精密構造解析

2節で述べたように、一般的な SWCNT 材料は様々な カイラリティの SWCNT を含有しているため、SWCNT 自体の構造(炭素原子の配列など)の精密な測定には適 していない.そこで筆者らは、単一構造の SWCNT を濃 縮した試料,および金属型 SWCNT を濃縮した試料を作 製し、それらに XRD 法を適用した.その結果、SWCNT 自体の構造を精密に同定することに成功した.以下では、 カイラル(6,5)SWCNT 濃縮試料を用いた研究について, その概要を紹介する.

まず,カイラル(6,5)の SWCNT は、ゲルカラム分離法 (13)と密度勾配超遠心法(11),(12)を組み合わせて用いること により、市販の SWCNT 原料 (CoMoCAT 704148 SG 65. SIGMA-ALDRICH) から抽出された. 図 10 に、その XRD パターンを示す. XRD パターンの計算では、光吸収スペ クトルから特定されたカイラリティ分布に基づいて複数 の XRD パターンを足し合せ、さらに炭素原子間結合長 を SWCNT の円筒方向およびチューブ軸方向に膨張・収 縮させることにより、実験で得られた XRD パターンを 再現した. 結果として, (6,5)SWCNT は, 炭素原子間結 合長が 1.418 Åのグラフェンを丸めた構造において、チ ユーブ軸方向にはほとんど変化させず,円筒方向に 0.9±0.3 %ほど膨張させた構造であることが明らかにな った. 図 10 の下部には、円筒方向に 1 %膨張させた(6、 5)SWCNT の模式図を示した. 結合長 d = d = 1.421 Åは, グラファイトの結合長とほぼ等しい.一方で、チューブ 軸とほぼ垂直であるよは、グラファイトよりわずかに大 きい. この結果は, m = nの SWCNT の炭素原子間結合 長に対する第一原理計算の結果(23),(24)と半定量的に一致 している.

同様の手法を用いて、金属型 SWCNT 濃縮試料のカイ ラル同定を行った. その結果、用いた試料の主成分はカ イラル(6,6)と(7,4)の SWCNT であり、その割合が 42:58 であることが明らかになった. カイラル(6,6)と(7,4)は光 吸収スペクトルでは区別できないため、これは本手法に よりはじめて得られた情報である. このように XRD 法 は、従来の SWCNT 構造同定法の代替もしくは補完とな り得る.

6. 結言

本報では、XRD を用いた SWCNT の構造解析法につい て述べた. その活用法の一つ目は、SWCNT バンドル試 料の評価である. 一般的な SWCNT 試料は、バンドル(結 晶)が小さく、SWCNT が直径分布をもつなど、X線結 晶構造解析には不向きとも思えるが、その XRD パター ンの特徴を正しく把握すれば、試料内の SWCNT の平均 直径とその直径分布、バンドルの格子定数、バンドルの 太さなど、極めて有用な情報を得ることができる. 二つ 目は、高純度 SWCNT 試料のカイラル同定である. XRD パターンは、SWCNT 内の炭素原子の配列に非常に敏感 であり、SWCNT カイラリティの"認証法"として活用で きる. この手法により、SWCNT の構造がグラフェンを 円筒状に巻いた理想的な構造から大いに逸脱しているこ とも明らかになった.以上のように,XRD 法は従来の SWCNT 材料評価法・SWCNT 構造同定法の代替もしく は補完となり得る極めて有用な手法なのである.





図10 SWCNTの精密構造解析の例.上図:(6,5)SWCNT 濃縮試料の XRD パターン.ノイズの入った細い実線は 実験,滑らかな太い実線は計算から得られた.下図:グ ラフェンを丸めてつなげた構造から,円筒方向(チュー ブ軸に垂直方向)に1%膨張させた(6,5)SWCNTの模式 図.

謝辞

本研究は,真庭豊教授,柳和宏准教授(首都大学東京), 片浦弘道博士,斎藤毅博士(産業技術総合研究所)をは じめとする多くの方々との共同研究として行われたもの である.共同研究者の方々に深く感謝いたします.

参考文献

K. Fujii, Y. Esaki, K. Omoto., M. Yashima., A. Hoshikawa., T. Ishigaki, J. R. Hester: Chem. Mat., 26 (2014) 2488.

(2) M. Senda, T. Hayashi, M. Hatakeyama, K. Takeuchi, A. Sasaki, T.

Senda: Cryst. Growth Des., 16 (2016) 1565.

(3) S. Iijima: Nature, 354 (1991) 56.

(4) S. Iijima, T. Ichihashi: Nature, 363 (1993) 603.

(5) M. Abe, H. Kataura, H. Kira, T. Kodama, S. Suzuki, Y. Achiba, K. Kato, M. Takata, A. Fujiwara, K. Matsuda, Y. Maniwa: Phy. Rev. B, 68 (2003) 041405.

(6) Y. Maniwa, H. Kataura, M. Abe, S. Suzuki, Y. Achiba, H. Kira, K. Matsuda: J. Phys. Soc. Jpn., 71 (2002) 2863.

(7) H. Kyakuno, K. Matsuda, H. Yahiro, Y. Inami, T. Fukuoka, Y. Miyata, K. Yanagi, Y. Maniwa, H. Kataura, T. Saito, M. Yumura, and S. Iijima, J. Chem. Phys., **134** (2011) 244501.

(8) H. Kyakuno, K. Matsuda, Y. Nakai, T. Fukuoka, Y. Maniwa, H. Nishihara, T. Kyotani: Chem. Phys. Lett., 571 (2013) 54.

(9) R.Mitsuyama, S. Tadera, H. Kyakuno, R. Suzuki, H. Ishii, Y. Nakai, Y. Miyata, K. Yanagi, H. Kataura, Y. Maniwa: Carbon, 75 (2014) 299.

(10) H. Kyakuno, M. Fukasawa, R. Ichimura, K. Matsuda, Y. Nakai, Y. Miyata, T. Saito, Y. Maniwa: J. Chem. Phys., 145 (2016) 064514.

(11) M.S. Arnold, A.A Green, J.F. Hulvat, S.I. Stupp, M.C. Hersam: Nature Nanotech., 1 (2006) 60.

(12) K. Yanagi, Y. Miyata, H. Kataura: Appl. Phys. Express, 1 (2008) 034001.

(13) H. Liu, D. Nishida, T. Tanaka, H. Kataura, Nature Commun. 2 (2011) 1.

(14) T.W. Odom, J.L. Huang, P. Kim, C.M. Lieber: Nature 391 (1998) 62.

(15) X.F. Zhang, X.B. Zhang, G. Van Tendeloo, S. Amelinckx, M. Op de Beeck, J. Van Landuyt: J. Cryst. Growth, 130 (1993) 368.

(16) A. Hagen, T. Hertel: Nano Lett., 3 (2003) 383.

- (17) R.B. Weisman: Anal. Bioanal. Chem.396 (2010) 1015.
- (18) 今野豊彦, "物質からの回折と結像"共立出版, (2003)
- (19) B.D.カリティ, "X線回折要論" アグネ承風社, (1980)

(20) A. Thess, R. Lee, P. Nikolaev, H.D. Pierre, J. Robert, C. Xu, Y.H. Lee, S.G Kim, D.T. Colbert, G Scuseria, D. Tomanek, J.E. Fischer, R.E. Smalley, Science 273 (1996) 483.

(21) H. Kadowaki, A. Nishiyama, K.Matsuda, Y.Maniwa, S. Suzuki, Y. Achiba, H. Kataura: J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 2990.

(22) Y. Maniwa, R. Fujiwara, H. Kira, H. Tou, H. Kataura, S. Suzuki, Y. Achiba, E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, A. Fujiwara, H. Suematsu: Phys. Rev. B, 64 (2001) 241402.

(23) K. Kanamitsu, S. Saito: J. Phys. Soc. Jpn., 71 (2002) 483.

(24) K. Kato, S. Saito: Physica E,43 (2011) 669.